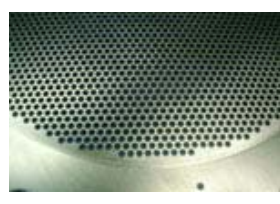


1. 企業概要							
会社名	有限会社ビット・テック					代表者名	木村 英雄
						窓口担当	木村 新吾
資本金	300万円	設立	平成14年7月	社員数	5	URL	http://www.bittech.jp/
電話番号	0173-28-2383	FAX番号	0173-28-2393			E-mail	info@bittech.jp
住所	〒037-0022 青森県五所川原市梅田字間瀬1-2						
事業内容	半導体製造装置用特殊部品、真空蒸着装置用ヒーター&フィラメント製造、素燃料電池セル&セパレータ加工、部品及び機構の設計試作及び受託開発、医工連携による受託研究・試作設計製作。 地中熱利用アイテムの開発						
主要製品	真空フィラメント蒸着用部品・半導体プロセス装置用構成部品・治工具設計製作。燃料電池セル・スタック及びカーボンセパレータ加工、真空基板加熱機構、研究開発実験用部品機構設計製作、医療機器関連部品・機構の設計試作						

2. PR事項

■半導体・液晶プロセス装置消耗部品

イオン注入装置	ソースヘッド構成部品	ビームライン～各種部品
スパッタ装置	各種シールド、ターゲット	シールド類のリサイクル
CVD	アルミ電極	各種構成部品
エッチャー	シリコン、アルミ電極	ポリイミド系樹脂部品
拡散装置	石英部品	テフロン部品
露光装置	搬送系セラミック部品	ミラー・ガラス類及び再生
塗布装置	搬送系セラミック部品	ウエハー周辺樹脂部品



電子・イオン・プラズマ用高融点金属グリッド



真空ガスケット

■水素燃料電池セル・スタック ■燃料電池カーボングラファイトセパレーター受託加工



実験・研究・開発に伴う特注部品ご相談ください。
受託開発・OEM提供致します。



燃料電池セルの開発とセル&スタックのカーボンセパレーターの加工を開始しました。開発・実験にあわせた流路パターンでのオーダーメイドで製作加工いたします。
MEA制作まで！

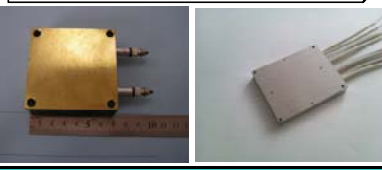
■真空蒸着機用消耗部品

蒸着ポート、フィラメント、電子銃部品、試料ホルダー、試料マスク、公転ドーム
抵抗加熱からEB蒸着機構まで



■真空基板加熱機構

ヒーター、リフレクター、筐体、試料トレー、端子、リード線、電源、オーバホール。
低コストから高真空対応まで



ヒーター電源



高温電気炉ヒーター

3. 特記事項

真空蒸着装置及び真空加熱機構に関しては大学及び公設機関や大手企業研究所に実績多数あり。

水素燃料電池セル及びスタック、PEFC/DMFC等 受託開発～試作～受託加工までお任せください

医工連携試作開発、受託研究実績あります。

4. 主要設備

CAD・CAM	1式 乾燥機	1 検査器機	1式
マシニングセンター	1 真空ポンプ	2 石定番	1
ベンチレース	1 クリーンプース	1 ブラスター	2
小型フライス	1 純水フィルター	1 切断機	3
小型旋盤	1 超音波洗浄機	2 ボール盤	2